

Elektrochemischer Analytikchip

Elektrochemischer Analytikchip, Variante 6, Verkapselt auf Keramikplatine, für die elektrochemische Messung für Flüssigkeiten.

Dienstleistung

In der elektrochemischen Analytik ist die Messung von Spannungen und Strömen zur Ermittlung von Stoffeigenschaften und Stoffkonzentrationen essentiell. Es kommen dabei zumeist Gold- oder Platinelektroden in Kombination mit Bezugsbzw. Referenzelektroden, wie Ag/AgCl, zum Einsatz. Konventionelle Messaufbauten haben dabei den Nachteil mit Analytmengen von mindestens 20 ml zu arbeiten. dementsprechend groß sind die verwendeten Elektroden. Je nach Messverfahren und Messbedingungen kommt es schnell zum Verschleiß bzw. Vergiftung der Elektroden, die dann ersetzt oder mühsam gereinigt werden müssen – ein Kostenfaktor bei heutigen Edelmetallpreisen, zudem schlecht für die Umwelt. Insbesondere für potentiometrische und voltammetrische Messungen sind daher die IPMS Analytik-Chips geeignet. Die 5 x 5 mm2 großen Chips bieten verschiedene Elektrodengeometrien und -materialien für Arbeits-, Gegen- und Referenzelektroden, sind leicht zu handhaben und aufgrund ihres Aufbaus ressourceneffizient nur mit geringen Mengen an Edelmetallen versehen. Ein weiterer Vorteil sind die präzisen Elektrodenanordnungen und -flächen. Die Chips lassen sich entweder direkt mit Messadaptern nutzen oder

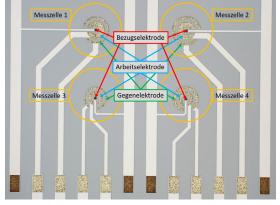
können auf einer keramischen Trägerplatine verwendet werden. Die Keramikplatinen haben Abmessungen von 30 x 9,3 x 0,63 mm3 und verfügen über 6 Kontakte, somit sind derzeit maximal 2 Messzellen je Chip nutzbar. Ein einziger Analyttropfen (~20 μl) reicht dabei bereits aus. Der Aufbau ist sowohl in wässrigen (pH 2 ...pH 10) als auch in den meisten organischen Lösungsmitteln stabil. Als Elektrodenmaterialien sind Gold, Silber, Kupfer, Platin verfügbar. Schichtdicken: 1 μm bis zu 3 μm. Weitere Metalle und Schichtdicken auf Anfrage. Kundenspezifische Chips, Sensoren, Elektrodengeometrien und Elektrodenmaterialen sind möglich, somit lässt sich ein breites Anwendungsspektrum abdecken.

Contact

Dr. Olaf Rüdiger Hild Tel. 49 351 8823-450 olaf.hild@ipms.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems IPMS Maria-Reiche-Str. 2 01109 Dresden Germany

www.ipms.fraunhofer.de

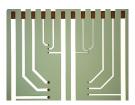


Nahaufnahme des Chips Nr. 6 mit 4 verschiedenen Messzellen, die jeweils über 3 Elektroden verfügen.

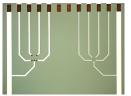


Chipmodul mit Analyttropfen beladen im Messadapter zur Messung bereit.

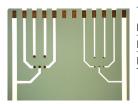
Verfügbare Chipgeometrien und Elektrodenmasse



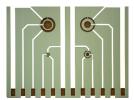
| Elektrodenanordnung 1 | Elektrodengeometrie | Elektrodenabstand | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Messzelle 5 – 3x_D20 μm_50 μm | 20 μm, rund | 50 μm | |
| Messzelle 6 – 3x_D50 μm_100 μm | 50 μm, rund | 100 μm | |
| Messzelle 7 – 3x_D50 μm_200 μm | 50 μm, rund | 200 μm | |
| Messzelle 8 – 3x_D100 μm_200 μm | 100 μm, rund | 200 μm | |



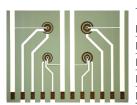
| Elektrodenanordnung 2 | Elektrodengeometrie | Elektrodenabstand | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Messzelle 13 – 5x_D20 μm_80 μm | 20 μm, rund | 80 μm | |
| Messzelle 14 – 5x_D50 μm_160 μm | 50 μm, rund | 160 μm | |



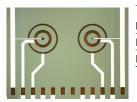
| Elektrodenanordnung 3 | Elektrodengeometrie | Elektrodenabstand | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Messzelle 15 – 5x_D50 μm_320 μm | 50 μm, rund | 320 μm | |
| Messzelle 16 – 5x_D100 μm_320 μm | 100 μm, rund | 320 μm | |



| Elektrodenanordnung 4 | Elektrodengeometrie | Elektrodenabstand | Reale Fläche µm² |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Messzelle 17 – 3x_D60 μm_30 μm | 60 μm, rund | 30 μm | 2800, 4300 |
| Messzelle 18 – 3x_D130 μm_60 μm | 130 μm, rund | 60 μm | 13000, 13000 |
| Messzelle 19 – 3x_D330 μm_60 μm | 330 μm, rund | | 85500, 85500 |
| Messzelle 20 – 3x_D260 μm_120 μm | 260 μm, rund | 120 μm | 53000, 53000 |



| Elektrodenanordnung 5 | ID, d | Radien | Reale Fläche µm² |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Messzelle 25 – WE-CE-RE | 50 μm, 50 μm | 75 μm, 125 μm, 175 μm, 202 μm | 27000, 27000 |
| Messzelle 26 – WE-CE-RE | 50 μm, 50 μm | 75 μm, 125 μm, 175 μm, 223 μm | 27000, 54000 |
| Messzelle 27 – WE-CE-RE | 50 μm, 50 μm | 75 μm, 159 μm, 209 μm, 232 μm | 54000, 27000 |
| Messzelle 28 – WE-CE-RE | 50 μm, 50 μm | 75 μm, 159 μm, 209 μm, 253 μm | 54000, 54000 |



| Elektrodenanordnung 6 | ID, d | Radien | Reale Fläche µm² |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Messzelle 29 – WE-CE-RE | 100 μm, 200 μm | 250 μm, 350 μm, 550 μm, 603 μm | 180000, 180000 |
| Messzelle 30 – WE-CE-RE | 50 μm, 200 μm | 225 μm, 333 μm, 533 μm, 588 μm | 180000, 180000 |

*WE = Working electrode (Arbeitselektrode), CE = Counter electrode (Gegenelektrode); RE = Reference electrode (Referenzelektrode)

Teile der beschriebenen Forschungsarbeiten sind mit EFRE-Mitteln der europäischen Union sowie aus Steuermitteln des Freistaates Sachsen durch die Sächsische Aufbaubank, Verbundnummer: 3784, gefördert worden.





